(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2005年4月14日(14.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/033703 A1

G01N 33/53, 37/00, C12M 1/00 (51) 国際特許分類7:

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/014536

(22) 国際出願日:

2004年9月27日(27.09.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

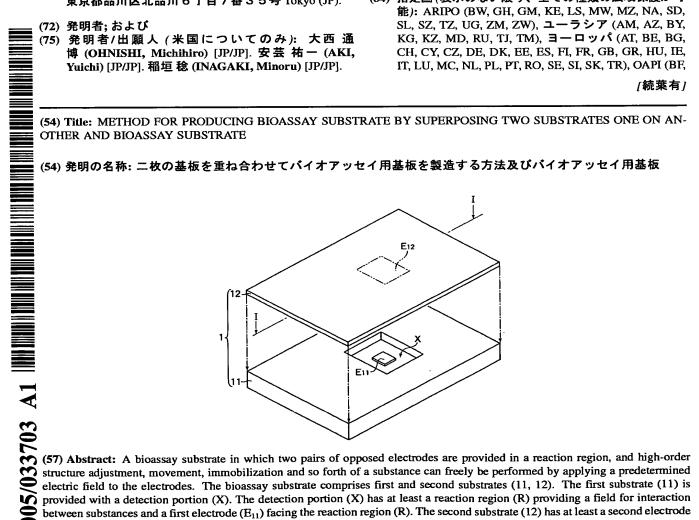
日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-346277 2003年10月3日(03.10.2003)

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ソニー 株式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒1410001 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および

- (74) 代理人:中村 友之 (NAKAMURA, Tomoyuki); 〒 1050001 東京都港区虎ノ門 1 丁目 2番3号虎ノ門第 ービル 9 階 三好内外国特許事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO. NZ. OM. PG. PH. PL. PT. RO. RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可 能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,



provided with a detection portion (X). The detection portion (X) has at least a reaction region (R) providing a field for interaction between substances and a first electrode (E₁₁) facing the reaction region (R). The second substrate (12) has at least a second electrode (E₁₂) for applying an electric field to the reaction region (R) between the electrodes (E₁₁, E₁₂). The two first and second substrates (11, 12) are superposed one on another so that the first and second electrodes (E11, E12) are opposed to each other. A method for producing such a bioassay substrate (1) is also disclosed.



BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, 一 補正書 TD, TG).

添付公開書類:
- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

反応領域に二対の対向電極を設け、これに所定の電界を印加することによって、物質の高次構造調整、移動、固定化等を自在に行うことができるバイオアッセイ用基板である。物質間の相互作用の場を提供する反応領域(R)と、該反応領域(R)に臨むように設けられた第1電極(E_{11})と、を少なくとも備える検出部(X)が設けられた第1基板(11)と、前記第1電極(E_{11})との間で前記反応領域(R)に電界印加可能な第2電極(E_{12})が少なくとも設けられた第2基板(12)と、を用いて、これら二枚の基板(11)、(12)を、前記第1電極(E_{11})と前記第2電極(E_{12})とが対向するように重ね合わせたバイオアッセイ用基板(1)と該基板(1)の製造方法を提供する。